

# 公 募 公 告

平成29年10月11日

公益財団法人高輝度光科学研究センター  
理事長 土肥 義治（公印省略）

下記の件について、随意契約を予定していますが、参加意思確認のため公募に付します。

## 記

### 1. 公募に付する事項

- (1) 件名 蛍光軟X線分析測定用シリコンドリフト検出器の修理
- (2) 内容 別紙仕様書のとおり。
- (3) 納期・工期 平成30年2月9日

### 2. 応募者に必要な資格

- (1) 国又は地方公共団体（都道府県）・特定国立研究開発法人理化学研究所等公法人の競争参加資格等を有すること。
- (2) 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、又は当財団から取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

### 3. 応募要件

- (1) 現在、財団にて使用中の当該検出器（株式会社アワーズテック社製）の設計・構造に関する技術情報を有し、修理に伴う装置の部品交換・組立ができること。
- (2) シリコンドリフト型X線検出器のシステム構成に関する情報を有し、X線信号の正常検出の確認作業ができること。
- (3) 修理後、障害等が発生した場合に速やかに対応を行う体制を有し、本装置の保証が可能であること。

### 4. 仕様書の閲覧

内容の詳細を確認するために、応募要領・仕様書を入手することができます。  
希望者は下記契約担当へ連絡後、パスワードにより以下からダウンロードして下さい。

[http://www.iasri.ip/content/files/spec\\_files/0261-1.pdf](http://www.iasri.ip/content/files/spec_files/0261-1.pdf)

### 5. 応募書類の提出期限及び提出先

提出期限 平成29年10月25日 午後3時まで  
提出先 公益財団法人高輝度光科学研究センター  
研究支援部 財務課 担当：佐藤 義之 TEL:0791-58-0969

### 6. その他

- (1) 応募がなかった場合には、契約予定者と随意契約を行う。
- (2) 応募があった場合で、かつ確認の結果 合格者があった場合には、契約予定者と合格者との競争手続きに移行する。